PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-003952

(43)Date of publication of application: 08.01.1992

(51)Int.CI.

H01L 21/66 H01J 37/244

(21)Application number : 02-106185

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

20.04.1990

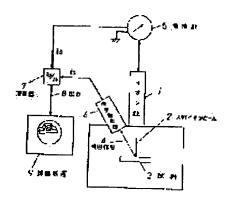
(72)Inventor: IWASAKI YUTAKA

(54) METHOD AND APPARATUS FOR SURFACE ANALYSIS

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a method for surface analysis of high signal-to-noise ratio and high resolution with sharpness by standardizing the intensity of detected signal with values of incident primary charged beam and by canceling the influence of variations in the value of incident primary charged beam on the detected signal.

CONSTITUTION: Current values of an incident ion beam 2 emitted from an ion gun 1 are measured time to time by an ammeter 5 and outputted as lb. Irradiation of a sample 3 with the incident ion beam 2 causes a detected signal emitted 4 to be measured by a signal detector 6 and outputted as Is. This Is is entered into an arithmetic unit 7 along with the current value output lb of the incident ion beam 2, so that the quotient Is/lb is fetched as output 8 on real time, standardized and entered into a lithography equipment 9 for drawing. Noise due to variations in the current value Ib of incident ion beam contained in the detected signal Is is filtered out by Is/lb.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑱日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内盤理番号

匈公開 平成4年(1992)1月8日

H 01 L 21/66 H 01 J 37/244 C 7013-4M 9069-5E

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全3頁)

の発明の名称

表面解析方法および表面解析整置

②特 願 平2-106185

❷出 顧 平2(1990)4月20日

@ 発明者 岩崎

裕

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

6出 類 人 松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1008番地

の3代 理 人 弁理士 栗野 重幸

外1名

明 超 書

1、 発明の名称

表面解析方法及び表面解析装置

- 2、 告許請求の範囲
- (2) 特許請求の範囲第1項記載の荷電ビーム として集業イオンビームを用いることを特徴とす る製画解析方法
- (3) 荷電ビームを用いた表面解析表面において、検出信号速度を入射一次荷電ビーム電旋箱で 振格化し、前記検出信号への前記入新一次荷電ビーム電流値の変動の影響を相殺することにより、 前記検出信号の信号対離者比を向上させ、 画像の 鮮明度及び解像度を向上してなる表面解析読風。

- (4) 特許請求の範囲第3項記載の背電ビーム として集選イオンビームを用いることを特徴とす る表面解析装置
- 3、 発明の徘徊な説明

変業上の羽尾分野

本発明は半導体装置等の解析に用いる表面解析 方法及び表面解析装置に関するものである。

從来の技術

従来の新電ビームを用いた設面斜折設置(終に 顕散装置)においては 荷電ビーム電流値の変動 がそのまき検出信号態度に反映される方法がとら れている。また 前記荷電ビーム電流値の変動を 類制する手段を確じたものとしては 荷電ビーム 電流値の変動を荷電ビーム引き出し電磁に即可す る引き出し電圧にフィードバックする方式がとられている。

発卵が解決しようとする課題

従来の荷電ビームを用いた表面解析数値では 荷電ビーム電流値の変動がそのまま検出信号強度 に雑音となって反映されるため、検出信号の信号

特開平4-3952 (2)

労雑音比は低く、 前記検出信号を基に作られた画像は不鮮明である。 また、 荷電ビーム電流値の変動を抑制するために、 満電ビーム電流値の変動を 荷電ビーム引き出し電磁に印可する引き出し電圧にフィードバックする方式では、 前記引き出し電圧の変動が前記荷電ビームの爆点を絞る収束を作影響を与え荷電ビーム径を変動させるために 前記画像の解像度が劣化する

本発明は、かかる点に鑑みてなされたもので、 高信号対维音比で鮮明で高解像度の表面解析方法 及び表面解析差置を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

本発明は、 物電ビームを用いた表面解析表面において、 検出信号強度を入射一次荷電ビーム電流値で退落化し、 前記検出信号への前記入射ー次荷電ビーム電流値の変動の影響を組設することにより、 前記検出信号の信号対理音比を向上させることを特徴とする表面解析方法及び最面解析装置である。

作用

り出して規格化を行い 描画製置9に入力し随画する

第2図a. b及びcは、それぞれ」か、しか、 Is/Ibの割定例を示す。第2図において、綴 競はそれぞれの強度を、機軸は測定場所を示し、 第2図b及びcはそれぞれ本発明による入射イオ ンピームの変動の補正を行う前と彼の集束イオン ピーム袋匠の検出信号強度を示す。第2図から分 かるように検出信号1sに含まれる入射イオンピーム では低しもの変動による雑音は1s/Ibで は除かれている。

な松 本実施例では表面飼新製置として集東イオンピーム装置について説明したが、 荷電ピームとして電子ピームを用いた表面解析製置(定登型 騒微鏡におけるトンネル電流の高周被成分を用いた走登型トンネル表面解析製置(観微装置)に適 用しても同様の効果が得られることは 言うまでもない

発明の効果

本発明は上述の構成により、 荷電ビームを用いた表面解析装置の検出信号強度への入射で発出に発出に発出を発生され、 前記検告を登したが 自己を発出したが ない 一角電ビーム径を変動させることがないた ない 一角電ビーム径を変動させることがないた な 前記面像の解像 変化は抑制される。

冥旅网

第1図は最高解析装置として集支イオンビーム 装置に適用した場合の本発明の一実施例を示す。 同図において、イオン就!より放出される入射イ オンビーム2の電流値は電流計5で時々就を入列定 され! b として出力される。 入射イオンビーム 2 を試料3に照射することにより、 放出されると出 信号 4 は信号後出器6で測定され! s として出 される。 この! s は前記入射イオンビーム 2 の 電 流値出力! b とともに演算器7 に入力されリアル タイムで割り算の前(s / I b を出力8 として取

4. 図面の間単な説明

11 1 図は本発明の一実施例における祭政イオン ビーム装置の確成図 第2 図は同方法による例定 結果を示す特性図である。

1 ・・・イオン鉄 2 ・・・入射イオンビーム 3 ・・・試料 4 ・・・検出信号 5 ・・・電流 計 6 ・・・信号検出器 7 ・・・指算器 8 ・ ・・出力 9 ・・・海郵袋器

代理人の氏名 弁理士 契野里学 ほかり名

特開平4-3952 (3)

